This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

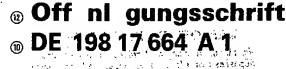
Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



Int. Cl.6: G 01 B 11/30 G 01 N 21/55



PATENT- UND MARKENAMT

** 198 17 664:300 SEESEA.

Ahmeldetag: 21. 4.98 Offenlegungstag: 4.11.99

G'01 N 21/88

(7) Anmelder:

Lehmann, Peter, Dr.-Ing., 28209 Bremen, DE

② Erfinder:

gleich Anmelder

66) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE 44 08 226 C2 DE 41 05 509 C2 DE 44 00 868 A1 35 32 690 A1 DE DE 30 37 622 A1 30 20 044 A1 DE DE-OS 22 60 090 41 45 140 US WO 86 04 676 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

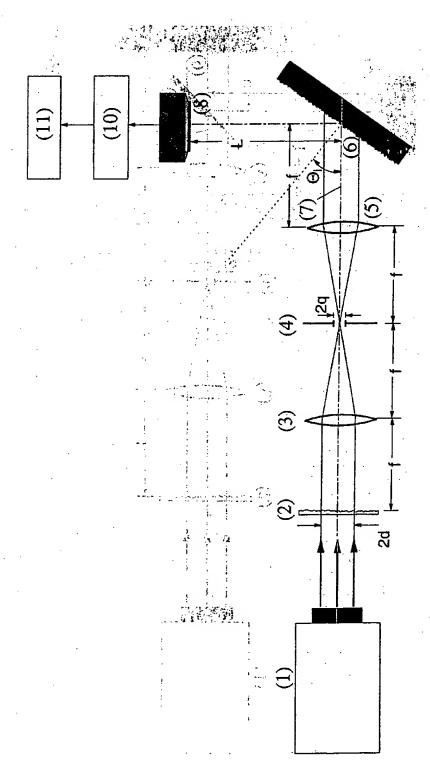
Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (8) Verfahren und Vorrichtung zur Rauheitsmessung an technischen Oberflächen bei Beleuchtung mit einem : Specklemuster
- Verfahren und Vorrichtung zum schnellen Charakterisieren der Rauheit von optisch glatten Oberflächen, bei dem die betreffende Oberfläche mit einem Specklemuster, d. h. mit räumlich partiell kohärentem Licht, beleuchtet und das an der Oberfläche gestreute Licht unter Einhaltung der Fresnel-Näherung mit einer ein- oder zweidimensional örtlich auflösenden Anordnung photosensitiver Elemente aufgenommen wird.

In Abhängigkeit von der Oberflächenrauheit zeigen die aufgezeichneten Intensitätsverläufe charakteristische Modulationseffekte, die nach vorangegangener Digitalisierung unter Verwendung eines Prozeßrechensystems mittels digitaler Signal- oder Bildverarbeitung quantifiziert werden. Beispielsweise eignet sich der Reziprokwert der "Breite" von Autokorrelationsfunktionen der Intensitätsverläufe als Maß für die Oberflächenrauheit, wobei die Rauheit in der Richtung charakterisiert wird, die mit der Projektion der jeweiligen Bichtung des Intensitätsmusters, für die die Breite der Autokorrelationsfunktion ausgewertet wird, auf die untersuchte Oberfläche zusammenfällt. Durch Ermittlung des Grades der Intensitätsmodulation für unterschiedliche Oberflächenrichtungen und durch den Vergleich der resultierenden Auswerteergebnisse kann auch die Isotropie der Oberflächenrauheit beurteilt werden.

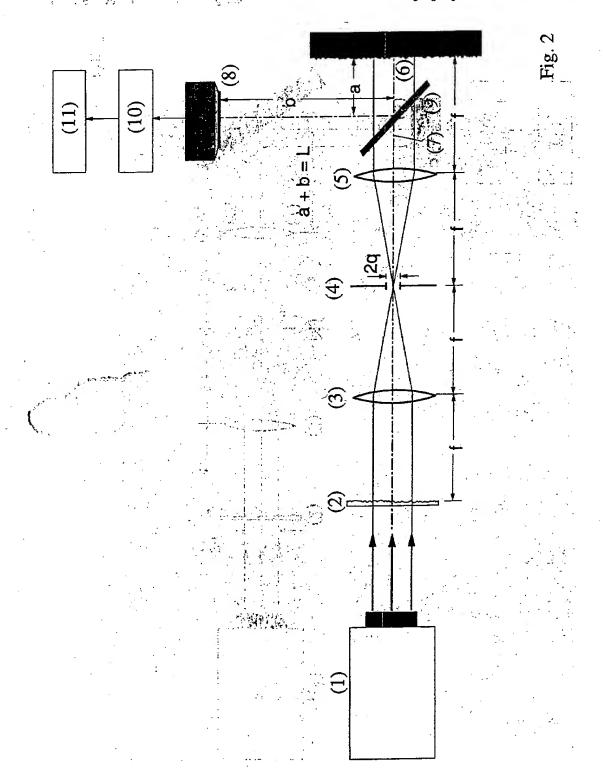
region executed y

Nummer: Int. Ci.⁶: Offenlegungstag: DE 198 17 664 A1 G 01 B 11/30 4. November 1999

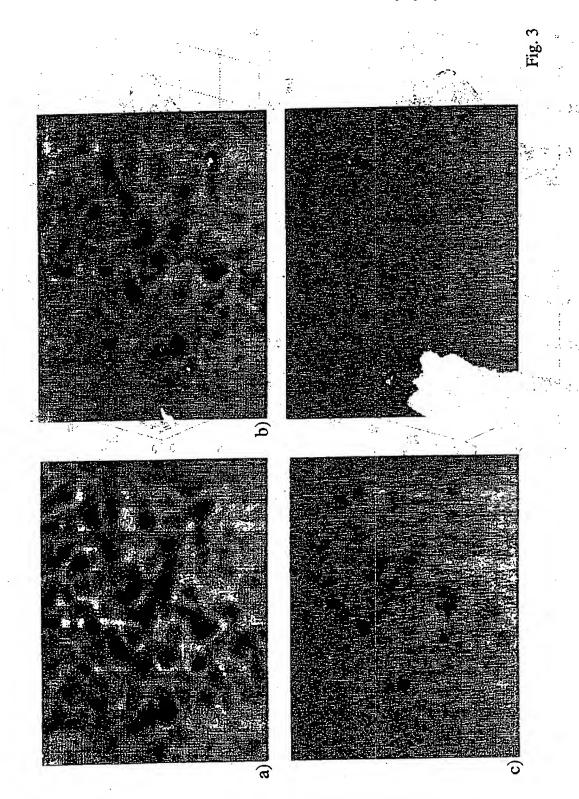


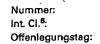
1.3

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: **DE 198 17 664 A1 G 01 B 11/30**4. November 1999



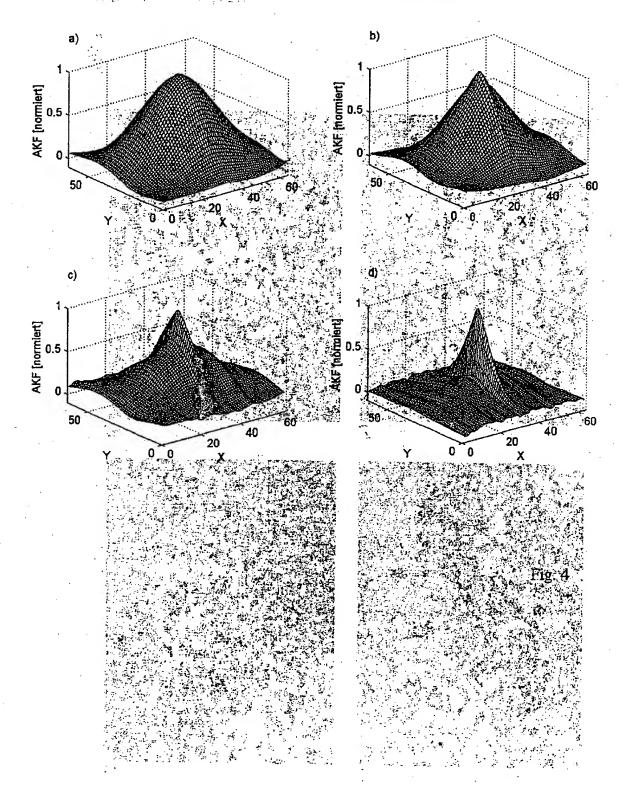
า เปลยทางกรุงสาทางไ





DE 198 17 664 A1 G 01 B 11/30





Beschreibung ·

Es wird ein Verfahren und eine Meßeinrichtung (Vorrichtung) zur prozeßgekoppelten Bestimmung der Rauheit technischer Oberflächen beschrieben, bei dem:das/die:zu:unter- 5 suchende Oberfläche beleuchtende Licht räumlich teilkohärent ist und das an der Oberfläche gestreute Licht in der as Fresnel-Region mittels eines Detektor Arrays, d/h, entweder mit einer Detektorzeile oder mit einer zweidimensionalen Detektor-Matrix, detektiert wird. Das Bilddatensignal 10 des Detektor-Arrays wird anschließend digitalisiert und mittels eines Bildverarbeitungsalgorithmus analysiert, indem für das gesamte Datenfeld oder Teile des Datenfeldes Werte der Autokorrelationsfunktion der Graustufendaten gebildet werden, die so zueinander in Beziehung gesetzt werden, daß eine Charakterisierung der Oberflächenmikrotopographie erreicht wird.

Bisher eingesetzte Meßverfahren der berührungslosen, parametrischen Rauheitsmessung sind in den Schriften DB-OS 22 60 090, DE 30 37 622 A1 und DE 41 05 509 C2 be- 20 und Auswertung von Winkelverteilungen des an der zu untersuchenden Oberfläche gestreuten Lichtes, wobei die eingestrahlten Lichtstrahlenbündel räumlich kohärent und im nem solchen Verfahren detektierten Streulichtverteilungen stand vom Meßobjekt angeordnet werden muß, oder sich wird ein Einsatz einer derartigen Meßeinrichtung im laufen 🚟 🛝 Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe werden die 🔠

Lichfflecks in Ahtastrichtung nicht größer als die kleinsten 4 aufzulösenden Gestaltsfehler sinder in der der der der der

Schrift DE 30 20 044 A1 beschrieben. Bei diesem Verfahren wird zeitlich teilkohärentes Licht verwendet, wobei dem rückgestreuten Licht zusätzlich inkohärentes Licht überlagert wird. Durch die Verwendung von Zusatzlicht wird die-Streulicht aus der Umgebung.

Ein anderes bekanntes Meßverfahren, das in der Schrift DE 35 32 690 A1 beschrieben wird, benötigt für die Umsetzung des Meßsignals in ein Rauheitssignal Kennlinien, die für die betrachtete Geometrie zunächst anhand von Prüfflä- 65 chen bekannter Rauheit ermittelt werden müssen, so daß der 🕖 Einsatz solcher Meßverfahren einen hohen Aufwand erfordert,

Eine Meßeinrichtung zur prozeßgekoppelten Bestimmung der Rauheit technischer Oberflächen, die ein polychromatisches Lichtstrahlenbündel erfordert, wird in der Schrift DE 44 08 226 C2 beschrieben. Als Folge der Winkeldispersion ergibt sich bei Beleuchtung rauher Oberflächen mit polychromatischem Licht der Effekt der Speckleelongation, dessen Ausprägung mit zunehmender Senkrechtkenngröße der Rauheit abnimmt. Die Breite lokaler Autokorrelationsfunktionen ändert sich infolge des Speckle-Elongationseffektes innerhalb eines Specklebildes. Diese Anderung wird zur Rauheitsmessung benutzt. Der Meßbereich solcher Meßeinrichtungen ist durch das Zustandekommen rein diffuser Lichtstreuung bedingt, die unter der Voraussetzung $R_q > \lambda /4$ auftritt, wobei R_q gemäß DIN 4762 als quadratischer Mittenrauhwert definiert ist und mit \(\lambda \) die größte verwendete Lichtwellenlänge bezeichnet wird.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe einer prozeßgekoppelten Rauheitsmessung zugrunde, wobei der Meßbereich Ra-Werte kleiner als 2/4 zulassen und sich die Meßeinrichtung in für technische Belange ausreichend großem Abschrieben. Diese Verfahren befassen sich mit der Erfassung aus stand zur Oberfläche befinden soll. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die zu untersuchende Oberfläche räumlich partiell kohärent, d.h. mit einem Specklemuster, auch Granulationsmuster genannt, beleuchallgemeinen monochromatisch sind. Der Verlauf der mit ei- 25 tet wird, das dann an der zu vermessenden Oberfläche gestreut wird. Die Winkelverteilung des auf diese Weise erhängt jedoch sowohl von einer Senkrechtkempröße der 🖒 zeugten Streulichtes ist neben der Abhängigkeit von der In-Rauheit gemäß DIN 4762 als auch von einer Waagerecht tensitätsverteilung des eingestrahlten Specklemusters von kenngröße der Rauheit ab, so daß sich die Meßwerte für mit 💯 den statistischen Parametern der rauhen Oberfläche und 💯 unterschiedlichen Herstellungsverfahren produzierte Ober-, 300 weiteren Parametern der optischen Anordnung abhängig. flächen nicht ohne weiteres vergleichen lassen. Die techni- der Die Winkelverteilung des Streulichtes weist starke Intensische Ausführung derartiger Meßsysteme wird wesentlich - tätsfluktuationen auf die im Fernfeld das zu detektierende dadurch beeinflußt, daß die bei optisch rauhen Oberflächen Specklemuster bilden. Die Feinstruktur eines solchen auftretende diffuse Streustrahlung über einem ausreichend au Specklemusters wird auf charakteristische Weise von der großen Winkelbereich erfaßt werden muß, so daß ein sol- 35 Oberflächenrauheit beeinflußt, so daß sich z. Bider quadraches Meßsystem entweder in einem genügend kleinen Ab- 🖖 tische Mittenrauhwert Ra ermitteln läßt. Die Meßwerte hängen nahezu ausschließlich von der gewünschten Senkrecht über einen entsprechend großen Raumwinkelbereich er kenngröße ab und geben nicht etwa-lediglich eine nicht bei eine strecken muß, damit die Erfassung des relevanten Streuwing in ernnbare Überlagerung verschiedener Einflüsse bzw. Ober

den Produktionsprozeß erschwert, in a mach in the Mark in Specklebilder mittels eines Detektor-Arrays detektiert, d. h. 🕾 Der Lösung einer anderen Aufgabenstellung dient das in Ernatt einer linearen oder einer flächigen Anordnung einer der Schrift WO 86/04676 A2 dargelegte Verfahren, und Wielzahl fotosensitiver Elemente; die so beschäffen sein zwar der Ermittlung von Gestzltabweichungen niedriger 45 muß, daß die Specklestrukturen, des Specklemusters aufgeb Ordnung, beispielsweise von Unebenheiten. Dabei werden werden des werden Dabei werden die Bilddaten der Aufnahmer die Verschiebungen des Schwerpunktes eines von einem Meß- 🥶 entweder die Speckleintensitäten entlang einer Linie oder fleck auf einer Oberfläche reflektierten Lichtstrahlenbündels 🗀 die beobachteten Specklemuster in ihrer flächigen Anorddurch Auswertung der Ausgangssignale von zeilenförmig "hung wiedergeben, digitalisiert und als Graustufensignale angeordneten Lichtempfangselementen erfaßt. Durch Abta 50 oder bilder in einem Datenspeicher abgelegt. Mittels digitasten der Oberfläche wird in Abtastrichtung ein Steigungs . Ier Bildverarbeitung werden ein oder zweidimensionale oder Höhenprofil ermittelt, sofern die Abmessungen des Autokorrelationsfunktionen der aus den aufgenommenen Graustufendaten ermittelten Intensitätsfluktuationen gebildet. Diese Intensitätsfluktuationen erhält man, indem von Ein weiteres vergleichbares Meßverfahren ist in der 55 den aufgenommenen Bild- oder Signaldaten, die im allgemeinen in einem näherungsweise linearen Zusammenhang zu den Speckleintensitäten stehen, Mittellinien oder -flächen, beispielsweise in Form von Mittelwerten, Regressionsgeraden oder -flächen, subtrahiert werden. Für die resulses Verfahren jedoch empfindlich gegenüber sonstigem 60 tierenden Autokorrelationsfunktionen wird auf einheitliche Art und Weise mindestens eine charakteristische Breite numerisch ermittelt, die z. B. durch den Nulldurchgang einer sich dem absoluten Maximum der Autokorrelationsfunktion asymptotisch nähernden Näherungsparabel gekennzeichnet sein kann. Im Falle der Bildung zweidimensionaler Autokorrelationsfunktionen wird z.B. der Nulldurchgang der Näherungsparabel in der Richtung des kleinsten Abstands zwischen Parabelnulldurchgang und der Position des Maxi-

1

mums der Autokorrelationsfunktion als charakteristische 🦸 Breite verwendet:

Bei der erfindungsgemäßen Meßeinrichtung stellt die Abnahme der charakteristischen Breite mit zunehmender Rauheit den Meßeffekt dar, so daß z. B. der Reziprokwert einer solchen Breite als Maß für eine Senkrechtkenngröße der Rauheit verwendet werden kann. Je kleiner die Senkrechtkenngröße der Rauheit ist, desto größer ist die charakteristische Breite der Autokorrelationsfunktion.

tungen und -verfahren bestehen vor allem in der großen Empfindlichkeit gegenüber. Änderungen der Rauheit der zu durchgeführt werden können.

kungen analysiert werden, während bei anderen Meßein- ..., sche Fernfeld-Näherung Gilltigkeit besitzt.

tung können konventionelle optische Komponenten, Laser- ... Auswertung herangezogen wird/Die Bilddaten werden mitdioden und CCD Technik verwendet werden. Die erfin gegetels einer Bilddatenerfassungseinheit (10) als Grauwerte abdungsgemäße Meßeinrichtung bietet gute Voraussetzungen am gelegt und digital in einem Rechner (11) oder mittels einer für einen Einsatz im laufenden Produktionsprozeß. Ent Astrentsprechenden digitalem Schaltung weiterverarbeitet. Die scheidend für die Charakterisierung schnell bewegter Ober- 45 Beobachtung des Specklemusters auf einem Monitor erflächen ist, dabei die minimal mögliche Verschlußzeit des was teichtert die Justage des Meßaufbaus. Detektorarrays oder die Dauer der Oberflächenbeleuchtung groten Beispiele für Specklebilder der beschriebenen Art sind in geschen bei der Deuer der Deuer der Oberflächenbeleuchtung groten Beispiele für Specklebilder der beschriebenen Art sind in geschen bei der Deuer der Oberflächenbeleuchtung groten bei der Deuer der De mit dem Specklemuster. Beide Zeitkonstanten können bei - Fig. 3a bis 3d für einen polierten Silizium-Wafer mit Ra Verwendung von elektronischen Standardbauteilen 10 µs 10 nm (Fig. 3a) sowie für geschliffene metallische Oberfläund weniger hetragen, so daß Bewegungsgeschwindigkeiten 50 ehen (Vergleichsmuster), deren Rauheit durch Re 25 nm. der untersuchten. Oberflächen bis zu einigen Hundert: (Fig. 3b), R. = 50 nm (Fig. 3c) und R. = 100 nm (Fig. 3d). m/Min. zu keiner Beeinträchtigung der Meßergebnisse füh- charakterisiert wird, dargestellt. ren. Ein Vorteil der zeilenförmigen Detektoranordnung be- ... Im weiteren werden mittels Datenverarbeitungsprogramsteht darin, daß die Meßdatenaufnahme und -auswertung für einen beleuchteten Oberflächenbereich erheblich schneller 55 onsfunktionen der Intensitätsschwankungen des Graustuerfolgen kann als im Falle der zweidimensionalen Detektor, was fenbildes gebildet und deren charakteristische Breiten ermitanordnung, so daß selbst bei sehr schnell bewegten Objekten die Oberflächenqualität kontinuierlich überprüft werden

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben 6 Autokorrelationsfunktionen (AKFs) wieder. sich aus der nachfolgenden Beschreibung einer schematisch gezeichneten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Abb. 1 zeigt eine Lichtquelle (1) ausreichender Ko-Halbleiterlaser) unter Umständen mit einer nachfolgenden Strahlaufweitungsoptik zur Erzeugung eines Lichtstrahlenbündels mit einem Durchmesser 2d, der z. B. 4 mm betragen

kann. Das Strahlenbündel trifft auf eine Diffuserplatte (2), die z. B. die Form einer Mattglasscheibe haben kann, und wird an dieser gestreut. Die Diffuserplatte wird z. B. mittels einer sogenannten 4f-Optik auf den zur untersuchenden Oberflächenbereich des Meßobjektes (6) abgebildet. Die 4f-Optik besteht aus zwei Konvexlinsen der Brennweite f, die so angeordnet sind, daß sich in der vorderen Brennebene der ersten Linse (3) die Diffuserplatte befindet, in der hinteren-Brennebene der eisten Linse eine Lochblende (4) mit einer. Bezuglich der Eigenschaften des Materials der streuenden -10 kreisförmigen: Öffmung des Durchmessers 2q, die ihrerseits. Oberfläche ist lediglich vorauszusetzen, daß das Material ... in der vorderen Bronnebene der zweiten Konvexlinse (5) ein für die Messung ausreichendes Reflexionsvermögen - positioniert ist, deren hintere Brennebene die Bezugsebene der zu vermessenden Oberfläche (6) auf der optischen Vorteile des erfindungsgemäßen Meßverfahrens im Ver- Achse (7) des Meßsystems schneidet. Diese Anordnung gleich zu bisher bekannten optischen Rauheitsmeßeinrich- 15 dient einer optischen Tiespaßsilterung des auf die zu vermessende Oberfläche abgebildeten Objektes, d. h. der Diffuserplatte. Über den Öffnungsdurchmesser 2q kann die Grenze untersuchenden Oberfläche und der hohen Reproduzierbar- frequenz des Tiefpaßfilters und damit die mittlere Specklekeit der Meßwerte. Da es sich um ein berührungsloses, optoelektronisches Meßverfahren handelt, bei dem während des 20 che (6) fällt, vorgegeben werden. Das an der zu untersu-Meßvorgangs keine mechanischen Komponenten bewegt' zu chenden Oberfläche gestreute Specklemuster wird in der werden müssen, ist die reine Meßzeit ausgesprochen kurz, Beobachungsebene mit einem zeilenförmigen oder flächiso daß Messungen auch an schnell bewegten Oberflächen v (gen Detektorarray (8) detektiert, das sich im Abstand Lizur 🚜 Oberfläche in der geometrischen Reflexionsrichtung befin-Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß Intensitätsschwan- 25 det. Der Abstand L ist so groß zu wählen, daß die Fresnel-

richtungen eine Auswertung von Absolutwerten der Intensisienen Im Ausführungsbeispiel gemäß Abb. 1 schließt die optität erforderlich ist. Besonders hervorzuheben ist auch die geringe Anfällig- wider untersuchten Oberffäche den Winkel O ein, der z. B.: 159 keit der Meßeinrichtung, gegen die Justierungenauigkeit: 30 betragen kann Selbstverständlich kann zur Realisierung des Verkippungen der rauben Oberfläche aus der justierten Posi- / 📉 erfindungsgemäßen. Meßverfahrens, auch eine Anordnung: 1988 tion heraus yon ile und mehr beeinträchtigen das Ergebnis ... mit senkrechtem Lichteinfall ($\Phi_i = 0^\circ$) gewählt werden, wie der Rauheitsmessung nicht. Auf der der der der der bei beispielhaft in Abb. 2 dargestellt ist. Bei dieser Anord-Vorteilhaft, ist femer, daß Abstände zwischen der zu un- nung wird zusätzlich ein Strahlteiler (9) zur Umlenkung des

Schließlich kann der Meßaufban im Vergleich zu den besit ihray mit 768 x:576 Pixeln verwenden. Bei einer Breite des kannten optischen Verfahren sehr kompakt und kostengün; and CCD-Chips von 8,8 mm und einem Abstand L von 130 mm stig ausgeführt werden og finne som den das Streulicht um. 186 Zur Realisierung einer erfindungsgemäßen Meßeinrich. 40: die optische Achse des Meßsystems anfgenommen und zur

men ein- oder zweidimensionale normierte Autokorrelatitelt und zur Senkrechtkenngröße der Rauheit in Beziehung gesetzt. Fig. 4a bis 4d gibt die zu Fig. 3a bis 3d gehörenden, auf den Maximalwert eins normierten zweidimensionalen

Die wiederholte, unter Umständen automatische Bilddatenerfassung und -auswertung während einer kontinuierlichen Bewegung der rauhen Oberfläche stellt eine Realisierungsform des erfindungsgemäßen Meßverfahrens dar, die härenz (z. B. Argon-Ionen-Laser, Helium-Neon-Laser oder 65 die Voraussetzungen bietet, regelnd in den Produktionsablauf eingreifen zu können.

152:05:15

Patentansprüche

. ÷

- 1. Meßverfahren und Vorrichtung zum Charakterisieren technischer Oberflächen bezüglich der Rauheit mit einer räumlich partiell kohärenten Beleuchtung eines 5 Oberflächenabschnitts (6) dieser rauhen Oberfläche mittels des aus der räumlich partiell kohärenten Beleuchtung resultierenden Specklemusters, mit einem zeilenförmigen oder flächigen Detektorarray (8), das das in der Beobachtungsebene entstehende gestreute 10 Specklemuster empfängt und dessen Struktur auflöst, mit einem Datenspeicher (10), in dem das Specklemuster zur digitalen Auswertung als Graustufenbild abgelegt wird, und mit einem Digitalrechner oder einer digitalen Auswerteschaltung (11) für die digitale Auswer- 15 tung der im Datenspeicher abgelegten Graustufenda-
- 2. MeBvorichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für die im Datenspeicher abgelegten Graustufendaten eindimensionale oder zweidimensio- 20 nale normierte Autokorrelationsfunktionen der Graustufenfluktuationen gebildet werden, aus denen ein Maß für eine Senkrechtkenngröße der Rauheit der zu untersuchenden Oberfläche abgeleitet wird.
- 3. MeBvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 25 zeichnet, daß auf einheitliche Art und Weise für die im Datenspeicher abgelegte Graustufenzeile oder für das Graustufenbild des Specklemusters eine charakteristische Breite der zugehörigen ein- oder zweidimensionalen Autokorrelationsfunktion bestimmt wird, aus der 30 ein Maß für eine Senkrechtkenngröße der Rauheit der zu untersuchenden Oberfläche ermittelt wird.
- 4. Meßvorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß Dejustierungen der optischen Komponenten der Meßanordnung in bezug auf die zu 35. untersuchende Oberfläche durch eine entsprechende Variation des Bereiches des Specklemusters, für den Werte der Autokorrelationsfunktion bestimmt-werden, kompensiertweiden: ih eingestrated in die die auf der nabhanned eine in die ferte einde geste nechte eith
- 5. MeBvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 40 zeichnet, daß im Falle einer anisotrop rauhen Oberfläche die Oberflächenrauheit durch die minimale charakteristische Breite der eindimensionalen Autokorrelationsfunktionen für verschiedene Richtungen im Specklemuster, die der Breite in Richtung maximaler Rauheit 45 entspricht, oder durch die charakteristische Breite einer zweidimensionalen Autokorrelationsfunktion in Richtung der Rauheitsvorzugsrichtung beschrieben wird.
- 6. Meßvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Specklemuster einer anisotrop rauhen 50 Oberfläche durch zweidimensionale Autokorrelationsfunktionen analysiert wird, die für Richtungen größerer Rauheit eine geringere charakteristische Breite zeigen und bei denen sich für Richtungen geringerer Oberflächenrauheit eine dementsprechend größere charakteri- 55 stische Breite ergibt.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

60

วาเหตุอยู่รับหายก็ และสินเอารถอานาเป็

ร้องร้องสุดใจเทคาร์กัน จาก (ค.ศ. โดยที่ รับการเรียน แกะ การประบา เพาะ กั

nav senšymnikani i objekte i miletje po elonice i ind ubyvostano po venikov koji objekte ilonice.

About station and the first state of the about 18 and 18 a

convincement of the first of the second of t

าว อดโอเป็าของ จำร้ายเหม่ใจค่อ เป็นเพริงเลย เหม่ใช่ ค่า ย่

ាក់ ភាពសភាព រឺ នៅបានប្រាស់ពីការពី នៅពី **ស្**រាស់នៅ សែលបាន